

國立交通大學
電機與控制工程學系
碩士論文

利用微機電技術製造之微光點形狀量測系統
MEMS-based micro optical spot profile
measurement system



研究生：張文中
指導教授：邱一助理教授

中華民國九十四年九月

利用微機電技術製造之微光點形狀量測系統

MEMS-based micro optical spot profile
measurement system

研究生：張文中

Student : Wen-Chung Chang

指導教授：邱一

Advisor : Yi Chiu



A Thesis

Submitted to Department of Electrical and Control Engineering

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

In Partial Fulfillment of the Requirement

For the Degree of

Master

In

Electrical and Control Engineering

September 2005

Hsinchu, Taiwan, R.O. C